

**204817**

โครงการวิจัยอุดสาหกรรมนี้ทำการศึกษา และทดลองสร้างแผ่นบางนิกเกิลเพื่อใช้สำหรับเป็นฐานรองในการทำบรรจุภัณฑ์ของไมโครเซนเซอร์ที่ผลิตขึ้นจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค Electroforming ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถสร้างฐานรองในโครงสร้างของไดบานาดที่เล็ก และบาง กว่าการขึ้นรูปทางกล เริ่มจากการออกแบบลายของฐานรองสำหรับ pH-Sensor โดยใช้โปรแกรม L-Edit แล้วจึงทดลองชุบเคลือบนิกเกิลลงบนแผ่นสแตนเลสเพื่อหาเงื่อนไขในการสร้างแผ่นบางนิกเกิล ที่เหมาะสมที่อุณหภูมิห้อง โดยการปรับตั้งค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาในการชุบเคลือบ เพื่อหาค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จะไม่กระทบต่อการยึดติดของ Dry Film ทำให้ Dry Film เกิดการหลุดร่อน รวมทั้งทดลองหาความกว้างและความหนาของแผ่นบางนิกเกิลที่น้อยที่สุด ที่สามารถถอดออกได้โดยไม่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย จากผลการทดลองพบว่าค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมซึ่งทำให้ได้แผ่นบางนิกเกิลที่มีพิเศษเรียนและมันเงามีค่าเท่ากับ  $0.92 \text{ แอมป์/ตร.คม.}$  ซึ่งได้แผ่นบางนิกเกิลหนาเท่ากับ  $19.6 \text{ } \mu\text{m}$  ในครอง สามารถถอดออกจากการแยกแผ่นสแตนเลสได้โดยไม่ชำรุดหรือเสียหาย ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ Dry Film ยังยึดติดกับแผ่นสแตนเลส มีค่าเท่ากับ  $3 \text{ แอมป์/ตร.คม.}$  ซึ่งหากความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีค่ามากกว่า  $3 \text{ แอมป์/ตร.คม.}$  ทำให้ Dry Film สามารถหลุดร่อนได้ โดยความกว้างของลายที่ออกแบบไม่ควรต่ำกว่า  $300 \text{ } \mu\text{m}$  ในครองเนื่องจากมีโอกาสที่จะขาดหรือเสียหายในขณะทำการถอดแผ่นบางนิกเกิลออกจากแผ่นสแตนเลส

**204817**

The objectives of this research are to study and do experiment to form nickel thin plate to a leadframe of microsensor packaging at Thai Microelectronics Center by using electroforming technique. This method can produce thinner and smaller leadframe than that using mechanical technique. The experiments began with leadframe designing for pH-Sensor by L-edit program. The optimum conditions for thin film nickel electroforming at room temperature, e.g. electrical current density and process time which affect the adhesion of dry film were subsequently determined. The optimum resolutions to produce nickel thin film having the least width and thickness as possible, but easily detached from stainless steel plate without damage were also investigated. The results indicated that the optimum condition that can produce shiny and flat surface was at the current density of  $0.92 \text{ Amp/dm}^2$ , with the nickel plate thickness of  $19.6 \text{ micron}$  that easily detached from stainless steel plate without damage. The dry film produced at the highest current density of  $3 \text{ Amp/dm}^2$  exhibited good adhesion to stainless steel substrate. The current density over than  $3 \text{ Amp/dm}^2$  can cause film failure. The design of pattern width should not be less than  $300 \text{ micron}$ , because the nickel thin film may be broken during peeling off from stainless steel plate.